

जित्र जित्र जित्र जित्र



中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日 : 西元 <u>2003</u> 年 <u>04</u> 月 <u>月 日</u> Application Date

申 / 請 案 號: '092108856 Application No.\

申 請 人 · 華上光電股份有限公司
Applicant(s)

局

長

Director General



發文日期: 西元 2003 年 5 月 29 日

Issue Date

發文字號: 09220529160

Serial No.

申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

L				
(以上各欄由本局填註) 發明專利說明書				
_	中文	利用金屬黏合技術製造之發光二極體及其方法		
發明名稱	英文			
二 發明人 (共5人)	姓 名 (中文)	1. 張盼梓 2. 宋盈徹 3. 黃偉育		
	姓 名 (英文)	1. 2. 3.		
	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW 2. 中華民國 TW 3. 中華民國 TW		
	住居所 (中 文)	 新竹縣寶山鄉雙溪村雙林路23號 桃園縣龍潭鄉百年路41號5樓之5 桃園縣中壢市強國路138巷2弄11號 		
	(1. 2. 3.		
三、申請人(共1人)	姓 名 (中文)	1. 華上光電股份有限公司		
	姓 名 (英文)	1. Arima Optoelectronics Corp.		
	(丁兴又)	1. 中華民國 TW		
	(營業所) (中 文)	1. 桃園縣大溪鎮仁和路二段349號7樓 (本地址與前向貴局申請者相同)		
	住居所 (營業所) (英 文)	1.		
	代表人 (中文)	1. 李森田		
	代表人 (英文)	1.		

申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

(以上各欄由本局填註) 發明專利說明書				
_	中文			
發明名稱	英文			
	姓 名 (中文)	4. 陳朝旻 5. 曾文煌		
÷	姓 名 (英文)	4. 5.		
發明人 (共5人)	國 籍 (中英文)	4. 中華民國 TW 5. 中華民國 TW		
	住居所(中文)	4. 新竹縣新埔鎮五埔里新關路657巷49弄11號 5. 新竹縣竹北市民權路33號		
	住居所 (英 文)	4 . 5 .		
	名稱或 姓 名 (中文)			
	名稱或 姓 名 (英文)			
三,	國 籍 (中英文)			
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)			
	住居所 (營業所) (英 文)			
	代表人 (中文)	·		
	代表人 (英文)			
MIII AAK SOLAMA	VACAN ESVANTANCA	YS ENGLES (SECTION)		



四、中文發明摘要 (發明名稱:利用金屬黏合技術製造之發光二極體及其方法)

本發明提供一種利用金屬黏合(Metal Bonding)技術製造發光二極體之方法,其係包含下列步驟:提供一成長基板;在該成長基板上成長一半導體晶片;在該半導體晶片上鍍上一金屬黏貼層;藉由該黏貼層,將一透明基板與該半導體晶片進行黏合;去除該成長基板;以及形成一P型及一N型電極。其中,該透明基板可為磷化鎵(GaP)、碳化矽(SiC)、砷化鋁(AlAs)、砷化鋁鎵(AlGaAs)或鑽石基板。

五、(一)、本案代表圖為: 第一圖(d)

(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:

11:半導體晶片 12:金屬黏貼層

13: 透明基板 14:P型電極

15:N型電極

六、英文發明摘要 (發明名稱:)



一、本案已向			
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優先權
		ku	
		無	
	·		
	•		
二、□主張專利法第二十	五條之一第一項優	· 先.權 ·	
申請案號:			
日期:		無	
三、主張本案係符合專利	法第二十條第一項	〔□第一款但書或	及□第二款但書規定之期間
日期:		· ·	
	於國外:		
寄存國家:		無	
寄存機構: 寄存日期:		7.11	
寄存號碼:			
□有關微生物已寄存 寄存機構:	於國內(本局所指)	定之寄存機構):	
寄存日期:		無	
寄存號碼:			
□熟習該項技術者易	於獲得,不須寄存	0	

五、發明說明(1)

發明所屬之技術領域

本案係關於一種發光二極體,尤其是關於一種利用金屬黏合(Metal Bonding)技術製造之發光二極體及其方法。

先前技術

發光二極體(Light Emitting Diode,LED)是一種冷光發光元件,其發光原理,是在III-V族化合物半導體材料上施加電流,利用二極體內電子與電洞互相結合,而將能量轉換為光的形式釋出時便可發光,且使用久也不會像白熾燈泡般地發燙。發光二極體的優點在於體積小、會命長、驅動電壓低、反應速率快、耐震性特佳,能夠配合各種應用設備的輕、薄及小型化之需求,早已成為日常生活中十分普及的產品。

發光二極體目前的發光性能表現及效率日益進步,可以廣泛的應用在日常生活中,其種類繁多,利用各種化合物半導體材料及元件結構之變化,可設計出紅、橙、黄、綠、藍、紫等各顏色,以及紅外、紫外等不可見光之發光二極體,已廣泛應用在戶外看板、煞車燈、交通號誌及顯示器上等等。

以磷化鋁鎵銦(AlGaInP)發光二極體為例,磷化鋁鎵銦(AlGaInP)為一四元化合物半導體材料,適合用於製造高亮度紅、橘、黃及黃綠光發光二極體,其擁有高的發光效率,並成長晶格匹配在砷化鎵(GaAs)基板上。然





五、發明說明 (2)

而,由於砷化鎵(GaAs)基板為一吸光性基板,故其會吸收磷化鋁鎵銦(AlGaInP)發出的可見光,且其熱傳導性較差,因此限制了其在高電流的發光效率。

職是之故,本發明鑑於習知技術之缺失,乃悉心試驗與研究,並一本鍥而不捨之精神,終創作出本發明之『利用金屬黏合技術製造之發光二極體及其方法』。

發明內容

本發明之目的係提供一種發光二極體之製造方法,其利用金屬黏合(Metal Bonding)技術黏合一透明基板,以取代原本磊晶用之吸光性基板,進而提高發光二極體之發光效率。

為達上述目的,本發明提供一種利用金屬黏合 (Metal Bonding)技術製造發光二極體之方法,係包含 下列步驟:提供一成長基板;在該成長基板上成長一半導體晶片;在該半導體晶片上鍍上一金屬黏貼層;藉由該黏貼層,將一磷化鎵(GaP)透明基板與該半導體晶片進行黏合;去除該成長基板;以及形成一P型及一N型電極。

如所述之方法,其中該成長基板係為砷化鎵(GaAs) 基板。

如所述之方法,其中該半導體晶片係為一發光二極體晶片。

如所述之方法,其中該發光二極體晶片係由磷化鋁鎵銦(AlGaInP)之四元材料所組成。





五、發明說明 (3)

如所述之方法,其中該金屬黏貼層係為金鋑、金錫、金鍺、金錦或金鋅薄膜。

如所述之方法,其中該黏合溫度為300至900℃。

如所述之方法,其中該黏合壓力為500至5000磅。

本發明另一方面提供一種利用金屬黏合(Metal

Bonding)技術製造發光二極體之方法,係包含下列步

驟:提供一成長基板;在該成長基板上成長一半導體晶

片;在該半導體晶片上鍍上一金屬黏貼層;藉由該黏貼

層,將一透明基板與該半導體晶片進行黏合;去除該成長基板;以及形成一P型及一N型電極。

如所述之方法,其中該成長基板係為砷化鎵(GaAs) 基板。

如所述之方法,其中該半導體晶片係為一發光二極體晶片。

如所述之方法,其中該發光二極體晶片係由磷化鋁鎵銦(AlGaInP)之四元材料所組成。

如所述之方法,其中該金屬黏貼層係為金鈹、金錫、金鍺、金錦或金鋅薄膜。

如所述之方法,其中該透明基板可為磷化鎵(GaP)、碳化矽(SiC)、砷化鋁(AlAs)、砷化鋁鎵(AlGaAs)或鑽石基板。

如所述之方法,其中該黏合溫度為300至900℃。 如所述之方法,其中該黏合壓力為500至5000磅。 本發明再一方面提供一種發光二極體結構,係包含:



五、發明說明(4)

一半導體晶片,係用以發光;一磷化鎵(GaP)透明基板,係利用金屬黏合(Metal Bonding)技術形成於該半導體晶片上;以及一第一電極及一第二電極,係分別形成於該半導體晶片之下及該透明基板之上,用以提供一電流至該半導體晶片。

如所述之結構,其中該半導體晶片係為一發光二極體晶片。

如所述之結構,其中該發光二極體晶片係由磷化鋁鎵銦(AlGaInP)之四元材料所組成。

如所述之結構,其中該金屬黏合技術係利用一金屬黏貼層進行黏合。

如所述之結構,其中該金屬黏貼層係為金鈹、金錫、金鍺、金錦或金鋅薄膜。

如所述之結構,其中該黏合溫度為300至900℃。

如所述之結構,其中該黏合壓力為500至5000磅。

如所述之結構,其中該第一電極及該第二電極係分別為一P型及一N型電極。

如所述之結構,其中該第一電極及該第二電極係分別為一N型及一P型電極。

本發明又一方面提供一種發光二極體結構,係包含: 一半導體晶片,係用以發光;一透明基板,係利用金屬黏合(Metal Bonding)技術形成於該半導體晶片上;以及 一第一電極及一第二電極,係分別形成於該半導體晶片之 下及該透明基板之上,用以提供一電流至該半導體晶片。



五、發明說明 (5)

如所述之結構,其中該半導體晶片係為一發光二極體晶片。

如所述之結構,其中該發光二極體晶片係由磷化鋁鎵銦(AlGaInP)之四元材料所組成。

如所述之結構,其中該透明基板可為磷化鎵(GaP)、碳化矽(SiC)、砷化鋁(AlAs)、砷化鋁鎵(AlGaAs) 或鑽石基板。

如所述之結構,其中該金屬黏合技術係利用一金屬黏貼層進行黏合。

如所述之結構,其中該金屬黏貼層係為金鈹、金錫、金鍺、金錦或金鋅薄膜。

如所述之結構,其中該黏合溫度為300至900℃。

如所述之結構,其中該黏合壓力為500至5000磅。

如所述之結構,其中該第一電極及該第二電極係分別為一P型及一N型電極。

如所述之結構,其中該第一電極及該第二電極係分別為一N型及一P型電極。

本案得藉由下列實施方式與圖式說明,俾得一更清楚之瞭解。

實施方式

請參閱第一圖(a)至(d),其係顯示本發明利用金屬黏合(Metal Bonding)技術製造發光二極體之方法。該方法係首先提供一成長基板10,如砷化鎵(GaAs)基板,





五、發明說明 (6)

其係為一單晶片,可作為磊晶成長之基板。接著在該成長基板10上進行磊晶成長,形成一半導體晶片11,其為一發光二極體晶片,係由多層不同厚度之多元材料所組成,如砷化鎵(GaAsP)、砷化鋁鎵

(AlGaAs)、磷化鋁鎵銦(AlGaInP)等二元、三元、四元磊晶材料,其中較佳為磷化鋁鎵銦(AlGaInP)。而磊晶成長技術為習知技藝,在此不赘述。

而為改善磊晶用之砷化鎵(GaAs)基板因會吸光造成發光二極體之發光效率降低之問題,本發明係利用金屬黏合(Metal Bonding)技術黏合一透明基板,以取代原本磊晶用之砷化鎵(GaAs)基板。該金屬黏合技術係在上述磊晶成長後之半導體晶片11上鍍上一金屬黏貼層12,該金屬黏貼層12條為一金鈹、金錫、金鍺、金鎳或金鋅薄膜。藉由該金屬黏貼層12,在300至900℃(較佳為300至500磅)、及壓力控制在500至5000磅(較佳為1500至2500磅)之條件下,將一透明基板13與該半導體晶片11進行黏合及歐姆接觸。其中,該透明基板13可為磷化鎵(GaP)、碳化矽(SiC)、砷化鋁(A1As)或砷化鋁鎵(A1GaAs)或鑽石基板,其中較佳為磷化鎵(GaP)基板。經黏合後之結構如第一圖(b)所示。

將上述黏合後之晶片以研磨及藥水拋光之方式,將砷化鎵(GaAs)透明基板10去除(如第一圖(c)所示)。 之後,再於晶片上形成一P型及一N型電極(14及15),用以提供一電流至該半導體晶片11,使該半導體晶片11可因





五、發明說明 (7)

應該電流而發光。由於本發明所採用之磷化鎵(GaP)透明基板係為一導電基板,故可將該P型及N型(或N型及P型)電極分別設置於整個晶片之上下端,亦即位於該半導體晶片11之下及該透明基板13之上(如第一圖(d)所示)。

綜上所述,本發明係利用金屬黏合(Metal

Bonding)技術黏合一磷化鎵(GaP)透明基板,以取代原本磊晶用之砷化鎵(GaAs)基板,不僅讓發光二極體往下發射的光子沒有被砷化鎵(GaAs)材料吸收的問題,還可有近250 mm高度側向發光及所黏著的高反射率金屬反射,份提升發光二極體之輸出功率。此外,磷化鎵(GaP)基板之散熱能力比砷化鎵(GaAs)基板好上數倍,因此當發光二極體應用在操作數百毫安培至數安培之高電流時,其輸出功率不會因基板散熱不佳而影響發光效率。

再者,相較於傳統利用半導體作為黏貼層之晶圓黏合 (Wafer Bonding) 技術,其須在850至1000℃之高溫下進行黏合,而本發明之金屬黏合溫度為300至900℃,大大地降低了黏合製程所需的溫度,可有效降低生產成本及提高良率。

故本發明之發光二極體具有良好的散熱特性及基板的透光性,加上金屬黏貼層的鏡面反射,其發光效率可提升30%至50%。未來在高亮度、高功率及大面積之應用上,本發明之金屬黏合發光二極體將深具發長潛力。

因此,本案實為一新穎、進步及實用之發明,爰依法提出申請。本發明得由熟習此技藝之人士任施匠思而為諸





五、發明說明 (8)

般修飾,然皆不脫如附申請專利範圍所欲保護者。



圖式簡單說明

圖式簡單說明

第一圖(a)至(d):其係顯示本發明利用金屬黏合(Metal Bonding)技術製造發光二極體之方法。

圖 式 符 號 說 明

10:成長基板

11: 半導體晶片

12: 金屬黏貼層

13: 透明基板

14:P型電極

15:N型電極



1. 一種利用金屬黏合(Metal Bonding)技術製造發光二極體之方法,係包含下列步驟:

提供一成長基板;

在該成長基板上成長一半導體晶片;

在該半導體晶片上鍍上一金屬黏貼層;

藉由該黏貼層,將一磷化鎵(GaP)透明基板與該半導體晶片進行黏合;

去除該成長基板;以及

形成一P型及一N型電極。

- 2. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該成長基板係為砷化鎵(GaAs)基板。
- 3. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該半導體晶片係為一發光二極體晶片。
- 4. 如申請專利範圍第3項所述之方法,其中該發光二極體晶片係由磷化鋁鎵銦(AlGaInP)之四元材料所組成。
- 5. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該金屬黏貼層係為金鈹、金錫、金鍺、金錦或金鋅薄膜。
- 6. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該黏合溫度為300至900℃。
- 7. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該黏合壓力為500至5000磅。
- 8. 一種利用金屬黏合(Metal Bonding)技術製造發光二極體之方法,係包含下列步驟:

提供一成長基板;



在該成長基板上成長一半導體晶片;

在該半導體晶片上鍍上一金屬黏貼層;

藉由該黏貼層,將一透明基板與該半導體晶片進行黏合;

去除該成長基板;以及形成一P型及一N型電極。

- 9. 如申請專利範圍第8項所述之方法,其中該成長基板係為砷化鎵(GaAs)基板。
- 10. 如申請專利範圍第8項所述之方法,其中該半導體晶片係為一發光二極體晶片。
- 11. 如申請專利範圍第10項所述之方法,其中該發光二極體晶片係由磷化鋁鎵銦(AlGaInP)之四元材料所組成。
- 12. 如申請專利範圍第8項所述之方法,其中該金屬黏貼層係為金鈹、金錫、金鍺、金鎳或金鋅薄膜。
- 13. 如申請專利範圍第8項所述之方法,其中該透明基板可為磷化鎵(GaP)、碳化矽(SiC)、砷化鋁(A1As)、砷化鋁 鎵(A1GaAs)或鑽石基板。
- 14. 如申請專利範圍第8項所述之方法,其中該黏合溫度為300至900℃。
- 15. 如申請專利範圍第8項所述之方法,其中該黏合壓力為500至5000磅。
- 16. 一種發光二極體結構,係包含:
- 一半導體晶片,係用以發光;
 - 一磷化鎵(GaP)透明基板,係利用金屬黏合(Metal





Bonding)技術形成於該半導體晶片上;以及

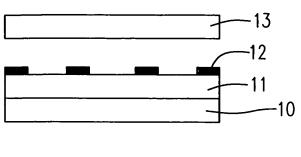
- 一第一電極及一第二電極,係分別形成於該半導體晶片之下及該透明基板之上,用以提供一電流至該半導體晶片。
- 17. 如申請專利範圍第16項所述之結構,其中該半導體晶片係為一發光二極體晶片。
- 18. 如申請專利範圍第17項所述之結構,其中該發光二極體晶片係由磷化鋁鎵銦(AlGaInP)之四元材料所組成。
- 19. 如申請專利範圍第16項所述之結構,其中該金屬黏合技術係利用一金屬黏貼層進行黏合。
- 20. 如申請專利範圍第19項所述之結構,其中該金屬黏貼層係為金鈹、金錫、金鍺、金錦或金鋅薄膜。
- 21. 如申請專利範圍第16項所述之結構,其中該黏合溫度為300至900℃。
- 22. 如申請專利範圍第16項所述之結構,其中該黏合壓力為500至5000磅。
- 23. 如申請專利範圍第18項所述之結構,其中該第一電極及該第二電極係分別為一P型及一N型電極。
- 24. 如申請專利範圍第18項所述之結構,其中該第一電極及該第二電極係分別為一N型及一P型電極。
- 25. 一種發光二極體結構,係包含:
 - 一半 導 體 晶 片 , 係 用 以 發 光;
- 一透明基板,係利用金屬黏合(Metal Bonding)技術形成於該半導體晶片上;以及



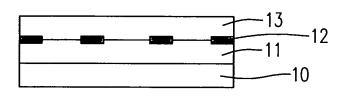
- 一第一電極及一第二電極,係分別形成於該半導體晶片之下及該透明基板之上,用以提供一電流至該半導體晶片。
- 26. 如申請專利範圍第25項所述之結構,其中該半導體晶片係為一發光二極體晶片。
- 27. 如申請專利範圍第26項所述之結構,其中該發光二極體晶片係由磷化鋁鎵銦(AlGaInP)之四元材料所組成。
- 28. 如申請專利範圍第25項所述之結構,其中該透明基板可為磷化鎵(GaP)、碳化矽(SiC)、砷化鋁(A1As)、砷化鋁 鎵(A1GaAs)或鑽石基板。
- 29. 如申請專利範圍第25項所述之結構,其中該金屬黏合技術係利用一金屬黏貼層進行黏合。
- 30. 如申請專利範圍第29項所述之結構,其中該金屬黏貼層係為金鈹、金錫、金鍺、金錦或金鋅薄膜。
- 31. 如申請專利範圍第25項所述之結構,其中該黏合溫度為300至900℃。
- 32. 如申請專利範圍第25項所述之結構,其中該黏合壓力為500至5000磅。
- 33. 如申請專利範圍第25項所述之結構,其中該第一電極及該第二電極係分別為一P型及一N型電極。
- 34. 如申請專利範圍第25項所述之結構,其中該第一電極及該第二電極係分別為一N型及一P型電極。



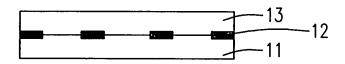
圖式



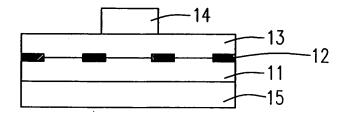
第一圖(a)

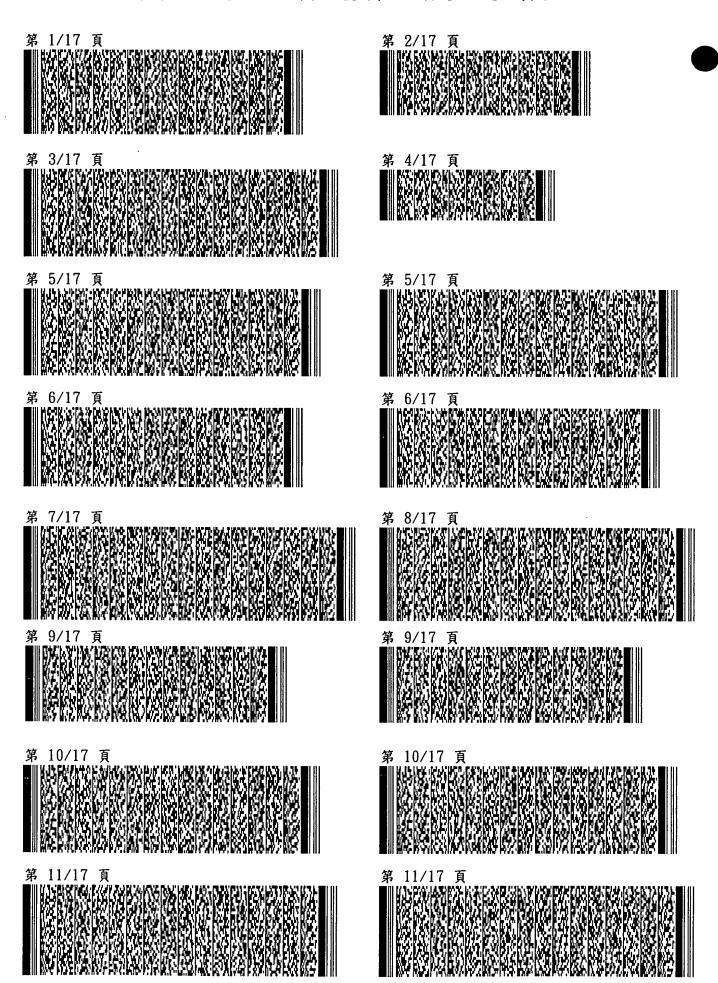


第一圖(b)



第一圖(c)





申請案件名稱:利用金屬黏合技術製造之發光二極體及其方法













